

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **04103014** A

(43) Date of publication of application: 06.04.92

(51) Int. CI

G11B 5/39

(21) Application number: 02218904

HITACHI LTD

(22) Date of filing: 22.08.90

(72) Inventor:

(71) Applicant:

NAKATANI RYOICHI

KITADA MASAHIRO **TANABE HIDEO** SHIMIZU NOBORU **TAKANO KOJI**

(54) FERROMAGNETIC TUNNEL EFFECT FILM AND **MAGNETO-RESISTANCE EFFECT ELEMENT** FORMED BY USING THIS FILM

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a magneto-resistance effect by impressing a bias magnetic from antiferromagnetic material to one magnetic layer.

CONSTITUTION: A Cu electrode 31 is formed by an ion beam sputtering method and ion milling method on a nonmagnetic substrate. A lower magnetic layer 32 consisting of a C alloy, an intermediate layer 33 consisting of Al₂O₃, an upper magnetic layer 34 consisting of a C alloy, and a antiferromagnetic mate rial layer 35 consisting of Cr are successively formed on the Cu electrode 31. Steps are then flattened by a resin and a Cu electrode 36 is formed to come into contact with the antiferromagnetic layer 35. The magnetic field is impressed in the intra-surface direction perpendicular to the longitudinal direction of the Cu electrode by using a Helmholtz coil. A resistance change rate is increased in this way.



⑩日本国特許庁(JP)

即特許出願公開

四公開特許公報(A)

平4-103014

Sint, Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)4月6日

G 11 B 5/39

7326-5D

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全6 頁)

強磁性トンネル効果譲およびこれを用いた磁気抵抗効果素子 の発明の名称 顧 平2-218904 **②特** 顧 平2(1990)8月22日 ②出 東京都国分寺市東恋ケ窓1丁目280番地 株式会社日立製 谷 痥 明 老 Ф **@**発 作所中央研究所内 東京都国分寺市東恋ケ窪!丁目280番地 株式会社日立製 īΕ 弘 北 \blacksquare 個発 朔 雹 作所中央研究所内 東京都国分寺市東恋ケ経り丁目280番地 株式会社日立製 英 男 田 辺 勿発 躬 沯 作所中央研究所内 東京都国分寺市東恋ケ空1丁目280番地 株式会社日立製 昇 清 四発 明 水 作所中央研究所内 東京都千代田区神田鞍河台4丁目6番地 株式会社日立製作所 の出 願 外1名 四代 理 人 弁理士 小川

明 細 若

1. 発明の名称

生併性トンネル効果額およびこれを用いた磁気 抵抗効果素子

2. 特許超求の範囲

最終頁に続く

- 1. 程性層に他の組成の中間層を挿入して多層像 造とした登録化トンネル素子において、少なく とも一層の磁性層に反数磁性体からのパイアス 磁界が印加されていることを移動とする強磁化 トンネル効果駅。
- 2. 特許請求の範囲第1項に記載の強磁性トンネル効果膜を用いた磁気抵抗効果素子。
- 3. 特許請求の範囲第2項に記載の磁気抵抗効果 素子の少なくとも一部が非異性金属上に形成されていることを特徴とする磁気抵抗効果素子。
- 3、契明の辞細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は高い磁気拡充効果を有する強磁性トンネル効果額に関し、特に破象ディスク裏医などに用いる再生用磁気ベッドに避した磁気振気が発展

予に関する.

【従来の技術】

高密度磁気記録における再生用磁気ペッドとし て、磁気抵抗効果を用いた磁気ヘッドの研究が進 あられている。現在、磁気抵抗効果材料としては、 Nı-20at XFe合金鉄道が用いられている。 しかし、ドェー20at%Fe合金蒔腹を用いた 敵気抵抗効果素子は、バルクハウゼンノイズなど のノイズを示すことが多く、他の磁気抵抗効果材 料の研究も適められている。碌近、スエザケ (Y.Suezava)らによるプロシーディングスーオブ インターナショナル シンポジウム オン フィジックス オブ マゾネティック ルス (Proceedings of the International Symposium on Physics of Magnetic Materials) . 303~306ページ(1887年)に記載の オブ スピン・ディベンデント オン ザ マグネティック マルチレイヤード シンフィルムス (Effect of Spin・

特問平4-103014(2)

dependent Tunneling on the Magnetic

Properties of Multilayered Ferromagnetic
Thin Piles) 」のように、短磁性トンネル効果を 示すNi/NiO/Co多層機が報告されている。 この多層膜の抵抗変化率は、室温で、1%程度で ある。

(死明が解決しようとする鞭題)

上記Ni/NiO/Co多層限では、上記スエザフらの論文に記載のように、異なる保証力を勢つNi層とCo層の間にNiOが成化する原の間にNiOが表示してものでは、Ni層を必要を使いても、Ni層をCoが表示を表示している。とこれを表示の大きさをのののないが異なるため、世界の大きさをのの方の性ののない。というのは、Niのでは、Nioでは、

性材料とし、一方の磁性層に反弦磁性体からのパイアス 歴界を印加し、磁性層の磁化の方向を斜容 することができることを明らかにし、本発明を完 或するに至った。

すなわち。強磁性トンネル効果感の2層の磁性 最の保磁力が大きく異ならなくでも(2層の材料 が同じであっても)、一方の磁性層に反磁磁性体 からのパイアス磁界を印加すると、両層の磁性の 向きが変化する磁界を変えることができる。この ため、ある磁界の範囲内では、両層の磁化のの は反平行、その範囲以外では、両層の磁化のの は更平行となり、磁気低低効果を示すようになる。

また、上記髪丝性トンネル効果膜の少なくとも 一部も非似性金属上に形成することにより、 破気 記録体に対応する磁性層の面額を小さくするこ とができ、 歌い領域の曲界を検出することが可能 となる。

(作用)

上述のように、強磁性トンネル効果質の2層の 磁性層の保磁力が大きく異ならなくでも〔2層の 具では、両層の磁界の向きは、互いに、反平行である。また、この磁界の範囲以外では、機化の向きは平行である。Ni O層をトンネル電流が洗れる場合、上記磁性層の磁化の向きが、互いに、反平行である時より、磁化の向きが平行である時の方が、コンダクタンスは高い。このため、磁界の大きさによって、素子の電気抵抗が変化するものと考えられる。

上記のような、強磁性トンネル酸を磁気ペッド へ適用する場合を考えた場合、磁気ペッドが低い 磁界を検出する必要がある。しかし、上記多層額 の磁性層の係器力は取りつであり、従って、数 十〇。以下の磁界は検出できない。

本発明の目的は、上述の強磁性トンネル素子を 磁気ヘッドに適用する時の問題を解消し、低い結 罪を検出できる磁気が抗効果素子を提供すること にある。

[熊脳を解決するための手段]

本発明者等は、強磁性トンネル効果を示す多層 関について観電研究を重ねた結果、磁性膜を軟磁

材料が同じであっても)、一方の越性層に反象磁性体からのパイアス磁界を印加すると、両層の磁化の向きが変化する磁界を使えることができる。 このため、ある磁界の範囲内では、両層の磁化の向きは反平行、その範疇以外では、両層の磁化の向きは平行となり、磁気抵抗効果を示すようになる。

また、上記鑑磁性トンネル効果酸の少なくとも 一部を非磁性金属上に形成することにより、 優気 記録媒体に対向する磁性層の面積を小さくするこ とができ、狭い領域の但罪を使出することが可能 となる-

(実能例)

以下に本苑明の一実施例を挙げ、函表を参照しながらさらに具体的に説明する。

[玄雉何1]

強磁性トンネル効果膜の作製にはイオンピーム ・スパッタリング装置を用いた。スパッタリング は以下の条件で行った。

イオンガス・・・Aェ

特閒平4-103014(8)

数因内AFガス圧力・・・2.5×10⁻² Pa 該者用イオンガン加速電圧・・・1200V 感想用イオンガンイオン電流・・・120mA ターゲット基板間距隔・・・127mm 鉱板にはコーニング社製7059ガラスを用いた。

第1 間に、本発明の強磁性トンネル効果膜の一例を示す。本実施例における強磁性トンネル効果 酸は基板11上に、膜厚100 nmのドゥー 1.0 a t % C合金からなる下部鍵性増12. 膜 厚10 nmの A 4.0, からなる中間増13、 膜厚 100 nmの F e - 1.0 a t % C合金からなる 上部磁性増14、 膜厚50 nmの C r からなる 生磁性層15を順に形成したものである。

上記録磁性トンネル効果膜の酸化曲線をBーガカーブトレーサを用いて4、2 K の温度で測定した。 測定した酸化酶線を第2回に示す。 同歯に示すように、下部磁性層1 2 および上部磁性層1 4 の保証力は、ともに、7 D e である。 しかし、上部磁性層1 4 には反送磁性層1 5 からのバイアス 後昇が印加されており、磁化の向きが変化する磁

ヘルムホルンコイルを用いて、Cu電極の長手方向と返角の面内方向に磁界を印加し、電気気気 の変化を調べた。測定は、4、2 Kの温度で行った。 磁界と電気抵抗の変化との関係を持く国によって、耐回のように、磁界の強さによって、耐気気が変化する。最大の抵抗変化率は約3.6%であった。電気気が成分最大の低抗変化率は約3.6%であった。電気気が最大になる破界の強は、COeおよび160e程度であり、 従来の強能性をレネル効果限よりも低い、これは、本意明の強能性トンネル効果限よりも低い、これは、本意明の強能性トンネル効果服が比較的保磁力の低い組性層

具の大きさが、高磁界側にシットしている。このため、食の観界から正の磁界の筋固で下部機性を る場合、7~240mの磁界の範囲で下部性性 12および上部群性層14の磁化の向きは互の向 反平行であり、それ以外の範囲では、磁化の角の は互いに平行である。また、正の磁界から角の は互いに平行である。また、正の 別の方に個界を減少する場合。~7~100位 別の方に個界を減少する場合。~7~100位 別の が配置で下部個性質12 および上部 は 14の磁化の向きは互いに 外の範囲では、概化の向きは互いに それる。

上記の磁化が反平行になる磁界では、強破性トンネル効果膜の電気抵抗は高く、磁化が平行になる磁界では、電気抵抗が低くなるものと考えられる。

そこで、上記登監性トンネル効果膜の電気抵抗の変化を調べるために、第3回のような素子を作製した。上記素子の作製プロセスを以下に述べる。まず、非経性基板上に関10μm、厚さ100mmのCu電極31をイオンビームスパッタリング注およびイオンミリング注で形成する。次に、

・のみを用いているためである。従来の強能性トンネル効果原は、2層の磁性層の保健力を異なる値にしなければならなかったため、素子の動作する磁界が大きくなっていた。本発明の強磁性トンネル効果感は低い磁界で動作するため、これを用いた磁気低気効果無子は、従来の裏子よりも磁気へっドに有利である。

また。本売明の強磁性トンネル効果限は、軟磁性調だけで構成されている。軟機性関は低気異方性の分散が小さく、このため、各磁性層の微化の方向が、きらんと、平行。反平行の角度を取り、中間の角度を取りにくい。強性下ンネル効果は、各磁性層の存化の向きのなった。 は低でするので、中間の角度を取りにくいる発性に低のような。軟軽性原のみで構成されている強性トンネル効果膜の経流変化率は比較的高いものとなる。

また。本発明のように、磁気抵抗効果膜のすく なくとも一部を非強性金属上に形成することにより、減した電流がすべて中間層を通るようになり、

特節平1-103014(4)

効果的に磁気抵抗効果を検出することができる。 また、磁気ヘッドへの応用を考えると、本発明の ように、磁気抵抗効果膜のすくなくとも一部を非 税性金属上に形成することにより、磁気能母媒体 に対向する砥性層の蔚面獣を小さくすることがで 2、狭い鉄城の磁界を検出することが可能となる。 これに対し、従来の弦磁性トンネル表子は、ター Summanabilit & Proceedings of the International Symposium on Physics of Nagustic Materials, 303~306ページ (1987年) に記載の「Effect of Spin dependent Tunneling on the Magnetic Properties of Multilayered Ferromagnetic Thim Files」のように、上部磁性層と下部磁性層 が互いに直交する長方形であるため、 庭気記録機 体に対応する磁性層の断面数が大きく、狭い策峻 の磁界を検出することが困難であった。

また、本祭施例では、磁性層として、FEI 3.0 mm を C 合金層、中間解として、 A 4 m O の 短を用いたが、磁性層として、他の磁性材料、中

実施例1と同様の方法で、磁気抵抗効果素子を作製した。磁性層として、Fe-1、0at%C合金層、中間層として、AtaOa層を用いた。反磁磁性層としては、Fe-50at%Mn合金層と用いた。また、Fe-1・0+t%C合金層とFe-50at%Mn合金層の間には、咳咳5nmのNi-20at%Fe合金層を設けた。この理由は以下のとおりである。

下で一50ヵ c % M n 合金暦は、体心立方権を の材料の上に形成すると、 a 相の機造になりやすい。 a 相の構造のFe - M n 系合金のネール点は 室温よりも低い。これに対し、Fe - 5 0 a c % M n 合金暦は、 節心立方構造の材料の人に形成すると、 y 相の構造になりやすい。 y 和の構造 Fe - 5 0 a c % - M n 全金の本ール点は空間よりも高い。 を で で 数作する磁気振気が果素子を得るため、 Pe - 1 . 0 a c % C 合金層とFe - 5 0 a c % M n 合金層の間に、 面心立方構造の N i - 2 0 a c % Fe 合金層を設けた。

本実施例の磁気抵抗効果素子における程気括抗

部層として他の絶縁材料を用いても同様の効果がある。また、反弦磁性層についても、磁気抵抗効果を測定する程度以上のネール点をもつ反弦磁性 材料であれば、磁気抵抗効果が得られる。

また、本実施例では、上部監性層の上に反強磁性層を形成したが、反強磁性層は下部磁性層の下 に形成しても同様の効果がある。

【炭胞例2】

【実施例3】

変化率は、 玄鼠で、 1、 6%であった。また、 電気抵抗が最大になる磁界は、 実施例 1 の素子とほぼ同じ磁界であった。

(発明の効果)

以上神細に説明したごとく、抜政性トンネル効果の 2 層の磁性層の保磁力が大きく具ならなくても (2 層の材料が同じであっても)、一方の破性層に反馈磁性体からのパイアを選択を移入ることができ、磁気が効果を示すようにとも一部を発性を対応を表してより、磁気によりが発展の少なくとも一部を発性と対向する磁性層の面積を小さくすることができ、扱い領域の磁界を検出することが可能となる。

4. 図画の簡単な説明

第1回は本品明の禁錮性トンネル膜の断面構造の概略回、第2回は本発明の強磁性トンネル製の 磁化面線の間、第3回は本発明の磁気抵抗効果素子の機略回、解4回は本発明の磁気抵抗効果素子 に印加する磁界と抵抗変化率との関係を示すグラ

特開平4-103014(5)

ァの感である.

11…基板、12…下部磁性质、13…中国后。

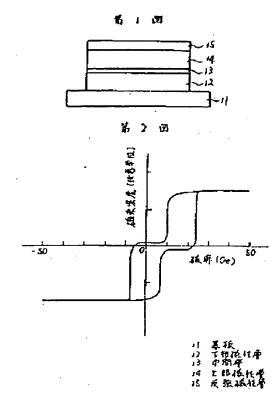
1 4 ... 上 细甜性质、15 ... 反效磁性质、31 --

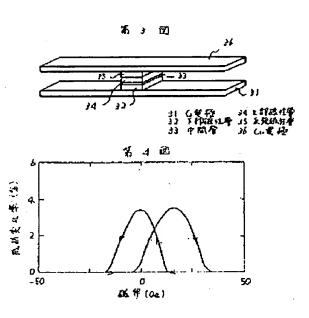
Cu電極、32…下部聯性層、33…中間層、

3.4 …上部链性圈、3.5 …反然低性層、3.6 …

Cu電纜.

代理人 弁理士 小川勝男





特問平4-103014(6)

第1頁の続き

@発 明 者 高 野 公 史 東京都国分寺市東恋ケ孫1丁目280番地 株式会社日立製 作所中央研究所内